This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
- (9) Offenlegungsschrift [®] DE 197 34 794 A 1
- (5) Int. Cl.6: H 01 L 23/50 H 01 L 23/495 H 01 L 21/60



DEUTSCHES **PATENTAMT**

- Aktenzeichen:
- 197 34 794.0
- Anmeldetag:
- 11. 8.97
- (I) Offenlegungstag:
- 16. 7.98

(30) Unionspriorität

P 2310/97

- 09. 01. 97 JP
- (7) Anmelder. Mitsubishi Denki K.K., Tokio/Tokyo, JP
- (1) Vertreter: Tiedtke, Bühling, Kinne & Pertner, 80336 München

® Erfinder:

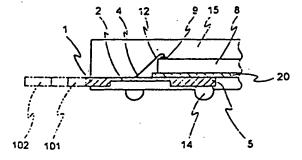
Takahashi, Yoshiharu, Tokio/Tokyo, JP

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prūfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

S-Verdrahtungsteil-und-Leiterrahmen mit dem-Verdrahtungsteil.

Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (B) ausgebildeten Elaktrode elektrisch verbungen ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt (2) geschaffen, der den ersten Elektrodenab-schnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) ver-bindet. Der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) sind aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größer als die Hälfte der Dicke des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) ausgeführt ist. Eine Feinverdrahtung kann dadurch erreicht werden, indem der Leiter als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden (9) mit den Außenelektroden der Halbleitervorrichtung nicht größer als die Hälhe der erforderlichen Dicke des Leiterrahmenmaterials ausgeführt wird.



Beschreihung

Die Erundung beinifft ein Verdrahtungsteil zur Verwendung bei einer Halbieuervormehtung und einen Leiterrannien mit dem Verdrahtungsteil.

In letzter Zeit ist im Zusummenhang mit der nöheren Integration und der höheren Dichte von Halbleitervorrichtungen die Anzahl der Eingabe-/Ausgaheanschlüsse von Halbleiterelementen angestiegen und die Unteneilungsbreite der Anschlüsse enger geworden.

Die Größe und die Unieneilungsbreite von Halbleiterelementelektroden, die an den Oberflächen von eine Halbleitervorrichtung bildenden Halbleitereiementen vorgeschen sind, unterscheiden sich von denen der Außenelektroden, die beispielsweise auf der außeren Oberfläche der Halbleitervorrichtung vorgeschen sind. Deshalb ist zur elektrischen Verbindung der Halbleitereiementelektroden und der Außenelektroden der Halbleitervorrichtung ein Verdrahtungsteil erforderlich.

Als Verdrahlungsleil ist ein Leiterrahnten oder eine ge- 20 druckte Leiterplatte verwendet worden. Die Verdrahtung mit einem Leiterrahmen kann als eine Einschichtverdrahlung zur Verbindung erster Elektrodenabschnitte; die mit den auf den Oberflächen der Halbleiterelemente vorgeschenen Halbleitereiementelektroden über Metalldrähte oder 25 dergleichen elektrisch verbunden sind, mit zweiten Elektrodenabschnitten definien werden, bei denen es sich um die Außenciektroden der Halblettervorrichtung handelt. Demgegenüber kann die Verdrahtung mit einer Leiterplatte als eine Mehrschichtverdrahung zur elektrischen Verbindung 30 der ersten Elekwodenabschnitte, die mit den Halbleiterelementelektroden über Metalldrähte oder dergleichen elektrisch verbunden sind, mit den zweiten Elektrodenabschnitten, bei denen es sich um die Außenelektroden der Halbleitervorrichtung handelt, unter Verwendung von auf den 15 Oberflächen von zumindest zwei Schichten einer doppelseitigen Platte oder einer Mehrschichtplatte vorgeschenen leitenden Verdrahtungen und außerdem eines Durchgangslochs definien werden, das die bei den unterschiedlichen Schichten ausgebildeten leitenden Verdrahtungen elektrisch 40

Fig. 22 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrichtung, bei der eine heispielsweise in der japanischen Offenlegungsschrift 79 652/1982 offenbarten herkominliche Leiterplatte angewendet ist. In dieser Darstellung bezeichnet die 45 Bezugszahl 8 ein Halbleiterelement. 9 eine an der Oberfläche des Halbleiterelements ausgebildete Halbleiterelementelektrode, 10 eine gedruckte Leiterplatte, an deren Oberfileche das Halbleiterelement 8 angebracht ist. 11 eine an der Oberfische der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildete lei- 50 tende Verdrahtung, 12 einen Metalldraht, 13 ein Durchgangsloch, 14 einen an der rückwärtigen Oberfläche der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildeten Außenanschluß und 15 ein Vergußharz. Bei der mit Harz vergossenen Hableitervorrichtung, bei der das Halbletterelement 8 an der gedruck. 35 ten Leiterplatte 10 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen bzw. abgedichtet ist, ist die an der Oberfläche des Halbleiterelements & ausgebildete Halbleiterelementelektrode 9 über den Metalldrah: 12 mit einem Ende der an der oberen Oberstäche der gedruckten Leiterplatte 10 vorge- 60 schenen leitenden Verdrahtung II elektrisch verbunden, wobei das eine Ende in der Nahe des Halbleiterelenients 8 angeordnei ist. Das andere Ende der lesienden Verdrahlung 11 ist Ober das Durchgangsloch 13 mm dem an der ruckwarngen Oberfläche der gedruckten Letterplatte 10 ausgebildeten et Außenanschließ 14 verbunden.

Fig. 23 zeigt eine Sannitiansient einer Halbleiten omtentung, bei der eine in der japanischen Offenlegungssennft

-.

258 048/1988 offenhane andere herkonimbene Leiterplane angewender ist. Bei der Darsiellung bezeichner die Bezugszahl 8 ein Halbleiterelemen., 9 eine un der Oberflache den Halbleitereleinenis ausgehildete Halbleitereleinentelektrode und 16 eine gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte der, an deren Oberfläche das Halbleitereiement 8 angebracht ist. Die Bezugszuhl 11 bezeichner eine an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildete ichtende Verdrahtung, 17 eine in den inneren Schichten der gedruck-10 ien Mehrschicht-Leiterplatte 16 zusgebildete interne Veidrahtung. 18 ein Blindloch zur eiekinschen Verbindung alfer Schichten der gedruckten Mearschicht-Leiterplatte 16. 14 einen an der ruchwähigen Oberfische der gegruckten Mehrschieni-Leiterplatte 16 ausgebildeten externer, Anschluß, 19 ein Band (TAB-Band bzw. TAB-Film) mit einen: Verdrahtungsmuster zur elektrischen Verhindung der Halpleiterelementelektrode 9 mit der an der Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten teitenden Verdrahtung 11 und 15 ein Vergußharz dar. Bei der mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der das Halhleiterelement 8 an der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 angebracht ist und mit dem Vergußharz 15 vergossen ist. sind die Halbleiterelementeiektrode 9 und die an der Oberflache der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgehildeie leitende Verdrahtung 11 miteinander mittels des TAB-Bands 19 elektrisch verbunden. Außerdem ist die lettende Verdrahtung 11 über das Blindloch 18 und der internen Verdrahlung 17 mit dem an der rückwartigen Oberfläche der gedruckten Mehrschicht-Leiterplatte 16 ausgebildeten Außenanschluß 14 verhunden. Bei der in der japanischer. Offenlegungsschrift 258 048/1988 offenbarien Halbleitervorrichtung kann ein Halbleiterelement init mehr Anschlussen als das in der japanischen Offenlegungssehrift 79 652/1982 offenbane Halbleiterelement & angebrucht werden, da bei dieser das gedruckte Mehrschicht-Leiterplatte 16 mit der internen Verdrahtung 17 und dem Blindloch 18 sowie das TAB-Band 19 angewand: wird.

Wenn als Verdrahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Eiektroden an den Öberstächen der Halbleiterelemente mit, den Ausenelektroden der Halbleitervorrichtung eine Leiterplatte verwendet wird, wird eine Kupferfolie nit einet Dicke von 25 µm bis 75 µm bei den Verdrahtungsteilen verwendet, wedurch ermöglicht wird, eine Verdrahtungsunterteilungsbreite von 50 µm bis 150 µm auszubilden. Zusätzlich sind die Außenelektroden einer Halbleitervorrichtung mit einem großen Verdrahtungsabstand ausgrund der Ausbildung eines Löunschlusses (eine Lötwölbung) oder dergleichen an der Oberstäche ausgebildet, die der Oberstäche gegenüberliegend angeordnet ist an der die Halbleitereleniente angebracht sind, damit die Große Halbleitervorrichtung verringen werden kann.

Fig. 24 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleitervorrichtung, die einen herkömmlichen Leiterrahmen anwendet. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halbierterelement. 9 eine an der Oberfische des Hableiterelements ausgebildete Halbleiteretementelektrode, 20 an Befestigungsplättehen, an den das Halbleitereleinent angebracht ist. 21 ein Besestigungsharz bzw. einen Kleber, der das Halbleiterelement an das Befestigungsplattchen 20 klebt, 4 einen ersten Elektrodenabschnitt des Leiterrahmens. Seinen zweiten Elektrodenabschnit 5 des Leiterrahmens, 12 einen dunnen Metalidraht zur elektrischen Verbindung der Halbleitereleinentelektrode 9 mit dem ersten Elektrodenabschnitt 4. 15 ein die Halbienereleniente abdieniendes Verguüharz 22 eine externe Schaltung und 23 eine an der externen Schaltung ausgebildele Elektrode, die an den zweilen Elektrogenabschnift 5 durch Louinn 25 oder gerpleichen geieter

Fig. 25 zeigt ein Schnittansicht eines Leiterrahmens zur Beschreibung des Hersiellungsverfahrens des Leiterranmens durch einen herkommlichen Ausvorgang Bei dieser Darsiellung hezeichnei die Bezugszahl I eine leifende Metallplane (ein Leiterrahmenmaterial) mit einer Dicke von 125 bis 200 µm und 3 eine Atzmaske mit einem vorbestimmten Musier, wobei dasselhe Musier auf beiden Oberflüchen der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet sind. Die Bezugszahl 2 bezeichnet einen Verdrahtungsabschniu des Leiterrahmens, der durch Ätzen der leitenden Metallplatte 1 10 von beiden Oberflächen erzeugt wird, damit ein nicht von der Ätzmaske bedeckter Abschnitt durchdrungen wird. Da der herkömmliche Leiterrahmen auf diese Weise hergestelltwird, wenn die leitende Metallplatte I mit einer Dicke von 125 µm bis 200 µm verwender wird, muß der Ahstand zwi- 15 schen benachbanen Verdrahtungsabschnitten 2 etwa so groß wie die Dicke der leitenden Metallplaue 1 sein. Außerden: lag zur Gewährleistung des Ätzvorgangs die minimale Unterteilungsbreite (pitch) des Leiterrahmens in einem Bereich von 210 µm bis 250 µm, was etwa doppelt so groß wie die 20 Dicke der leitenden Metallplatte 1 ist.

Zur Verkleinerung der Unterteilungsbreite des herkömnilichen Leiterrahmens sind hei Definition des mit einer Halbleiterelemenielektrode durch Drahtbongen verbungenen Abschnitts des Leiterrahmens als ein erster Elektrodenab- 25 schnitt und des an eine externe Schaltung gelöteten Abschnitts als ein zweiter Elektrodenabschnitt Verfahren zur Verringerung der Dicke des ersten Eiektrodenabschnitts durch Ätzen und darzustolgendes Verkleinem des Verdrahtungsabstands in den japanischen Offenlegungsschriften 30 45 967/1990 und 335 804/1995 offenbart. Fig. 26 zeigt den Vorgang zur Herstellung des Leiterrahmens, die in der japanischen Offenlegungsschrift 335 804/1995 offenhan ist. Bei dieser Darstellung stellt die Bezugszahl I ein leitende Metallplatte, bei der es sich um ein Leiterrahmenmaterial han- 35 dell. 3a und 3b Ätzmasken und 4 den ersien Elektrodenabschnitt 4 dar. Die an einer Oberfläche der leitenden Metallplatte 1 ausgebildete Atzniaske 3b weist eine Öffnung zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 auf, wobei die an der anderen Oberfläche der leitenden Metallplatte 1 aus- 40 gebildete Atzmaske 3b eine Offnung zum Ätzen der anderen Oberfläche aufweist, um diese vollständig eben aus zubilden. Die Bezugszahl 23 stellt eine Aussparung, die, um diese eben auszubilden, durch die Augunaske 3a geatzt wurde, und 24 eine Atzwiderstandsschicht dar. Zunuchst 45 werden die Ätzniasken 3a und 3b an den Oherflächen der leitenden Metallplatte 1 ausgebildet (Fig. 261a)), wobei der Auzvorgang an beiden Oberflachen gestartet wird und zeitweilig ausgeseizt wird, wenn die Tiefe der Aussparung 23 zwei Drittel der Dicke der leitenden Metallplatte 1 erreicht 50 (Fig. 26(b)). Die Ätzwiderstandsschicht 24 ist an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Aussparung 23 ausgebildet, wodurch verninder, wird, daß der Atzvorgang weiter voranschreiter Fig. 26(c)). Dann wird der Atzvorgang an der Seite der leitenden Metallplatte 1 mit der Offnung zur 55 Ausbildung des ersien Elektrodenabschmitts 4 forigesetzt. bis das Atzen die Atzwiderstandsschicht 24 zur Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 erreicht (Fig. 26(d)). Schließlich werden die Atzwiderstandsschicht 24 und die Ätzmasken 3a und 3b entfemt, wodurch der Leiterrahmen 60 fertiggestellt wird (Fig. 26(e)). Fig. 27 zeig vine Schmittansicht des auf diese Weise ausgebildeten Leiterrahmens. Wenn die Dicke T der leitenden Metallplatte 3 350 um peträgt, wird die Dicke TI des ersien Elektrodenabschnitts 4 des Leiters 50 pm, was eine Verkleinerung der Leitereiner- 65 teilungsbreite ennoglicht. Die Bezugszahl siellt einen zweiten Elektrodenabschnitt dar, bei dem es sich uni die Außenelektrode der Halbleiters armehtung handelt, und 20 ein Be-

festigungsplattehen, un das ein Halblettereiteinem ungebracht ist.

In den japanischen Offenlegungsschnifter 216/824/1987 und 232305/1094 sind Verfahren zur Veringerung der Dicke des Leiters durch Aushildung der Atznussken 3 anwechselnd auf heiden Oberflächen der leitenden Metalligiate 1, bei der es sich um Leiterrahnenmisterial handen und zur Verkleinerung der Leiternahrenteilungsbreite durch Vorsehen des Leiters auf beiden Seiten, wie in Fig. 28 gezeigt. Jedoch weist ein derunig dünner ausgeführter Leiter den Nachteil auf, daß, da geätzte Oberflächen abwechselnd freiliegen, falls diese als Eiektrook zur Verninfung mittels Drahtbonden mit dem Halbleitereiement verwendet wird, sich das nahrformige Bondemittel zwischen der geätzten rechen Oberfläche und dem Halbleitereleiment ablöst.

Wie vorsiehend beschrieben kann bei Verwendung einer Mehrschich-Leiterplaue als Verdrahungsteil eine größere Anzahl von Eingangs-Ausgangsanschlüssen eines Halbleitereleinents (Halbleitereleinentelektroden) und einer kleiner Unterteilungsbreite hinsichtlich der Größe verwirklicht werden. Jedoch erfordern das Durchgangsloch und das Blinsloch, die in unterschiedlichen Schichten ausgebildete unterschiedliche Verdrahtungen verbinden, einen Bohrvorgang Folglich tritt das Problem auf, daß die Kosten der Halbreitervorrichtung durch die Beschädigung des Bohrens, die Reinigung der gebohnen Oberflächen, den Schutz der Leiterplatte vor Senneideöl für das Bohren und vor Bohrspanen und dergleichen erhöht werden

Denigegenüber ist hei der Verwendung eines Leiterrahmens als Verdrahtungsteil eine Technik vorgeschlegen worden, die die Leiterunieneilungsbreite verkleinert, iedoch ist für die Außenelektreden der Hableitervornehtung keine Technik vorgeschlagen. Deshalb ist ein Verdrahtungsabstand, der derselbe oder größer wie der herkönfinliche ist, zwischen den ersten Eicktredenabschnitten mit kleiner Unterteilungsbreite und den zweiten Elektrodenabschnitten (Außenelektrocen: mit der größen Unterteilungsbreite erforderlich. Zusätzlich tritt das Problem auf, daß eine größe Unterteilungsbreite und ein größer Bereich zur Ausbildung eines Lotanschlusses oder dergleichen erforderlich ist, weshalb es folglich unmöglich ist, eine verkleinerte Hulbieiter-vorrichtung zu ernahen.

Daher liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde diese Probleme zu lösen und einen Aufbau zur Verkleinerung des Verdrahtungsabstands, die bisher nur durch Verwendung einer Mehrschicht-Leiterplatte verwirklicht wurde, durch Verwendung eines Leiterrahmens und Verdrahtungsteils zu verwirklichen, durch den der Leiterrahmen aufgebaut ist. Dabei soll ein Verdrahtungsteil, das eine größere Anzahl und eine kleinere Unterneitungsbreite der Stifte der Eingangs-Ausgangsanschlüsse eines Halbleitereleinents erreichen sowie die Verkieinerung und Kostenvermngerung der Halbleitervorrichtung erreichen kann, sowie einen Leiterrahmen nut einem derartigen Verdrahtungsteit geschaften werden

Diese Aufgabe wird durch die in den heigefügten Paleniansprüchen damelegien Maßnahinen gelösi.

Erfindungsgeinaß wird ein Verdrahtungsteil geschäften, das durch einer ersten Elektrodenabschnitt, der imt einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements ausgebildeten Elektrodenabschnitt, der imt einer zu einer zweiten Elektrodenabschnitt, der imt einer zu einer externer Schaltung ausgebildeten Elektroden einer zu einer externer Schaltung ausgebildeten Elektrode elektristen vereunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt gekonnteichnet ist, der den ersten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrodenabschnitt werbindet, wober der erste Elektrodenabschnitt aus einem plattenformigen teitenden Komper ausgenildet sind eine die Dicke des Verdrahtungsabschnitt mit eine dieker als nale

so dick wie der ersie Elektrodenabschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt ausgeführt ist.

Der Verdrantungsabschnitt kann an einer Oherfläche des planenförmigen leitenden Körpers vorgeschen sein

Außerdem können die Verdrahtungsabschnitte verstreut an beiden Oberflächen des plattenfornifgen lettenden Körpers angeordnet sein.

Die Dicke des ersten Elektrodenahschnitts und die Dicke des zweiten Elektrodenabschnitts konnen dieselbe wie die des planenförmigen leitenden Körpers sein.

Weiterhin kann die Dicke entweder des ersten Elektrodenahschnitts oder des zweiten Eiektrodenahschnitts dieselbe wie die des plattenformigen Körpers sein, wobei die Dicke des anderen nicht nicht als die Halfie ner des plattenförmigen leitenden Körpers betragen kann.

Darüberhinaus kann der erste Elektrodenabschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt, deren Dicke nicht nicht als die Hülfte des plattenformigen leitenden Körpers beträgt. gepreß: werden, um deren Oherflächen eben auszuführen.

Erfindungsgemäß wird außerdem ein Verdrahtungsteil 20 geschaften, das durch einen ersten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelenients ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt, der mit einer an einer externen Schaltung ausgebilderen Elektrode elektrisch verbunden ist einen 25 Verdrahtungsabschnitt, der den ersten Elektrodenabschnitt mit dem zweiten Elektrodenabschnitt verbindet, und einen Verbindungsabschnitt gekennzeichnet ist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts zur Verbindung des Verdrahlungsabschnitts ausgebildet ist, wobei der erste Elektroden- 30 abschnitt der zweite Elektrodenabschnitt der Verdrahtungsabschnitt und der Verhindungsabschnitt aus einem plauenformigen leitenden Körper ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersten Elektrodenabschnitts, des zweiten Elektrodenabschnitts und des Verdrahtungsabschnitts nicht größer als die Hältte der Dicke des Verbindungsanschnitts ausgefühn ist.

Der Verbindungsabschnitt kann ein Abschnitt sein, bei dem der Verdrahtungsabschnitt und entweder der erste Elektrodenahschnitt oder der zweite Elektrodenabschnitt, der 40 breiter als der Verdrahfungsabschnitt ist, sich gegenseitig

Außerdeni können die Verbindungsabschnitte, die entweder den ersten Elektrodenabschnitt oder den zweiten Elektrodenabschnitt aufweisen und an benachbarten Verdrah- 45 tungsabschnitten ausgehildet sind, derart angeordnet werden, daß sie nicht nebenemander ausgerichtet sind.

Der Verdrahtungsabschnitt kann aus dem plattenformigen leitenden Korper durch Atzen ausgebildet werden.

schnitts oder des zweiten Elektrodenabschnitts kann nicht dem Aizvorgang unterzogen worden sein.

Der Leiterrahmen gemäß der Erfindung ist mit einer Vielzah! von Verdrahtungsteilen versehen.

rungsbeispielen unter Bezugnahtne auf die beiliegenou Zeichnung naher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 2 eine Draussicht des Leiterrahmens gemäß dent er- & sten Ausführungsheispiel.

Fig. 3 eine Schnittansicht des Leiterrahinens gemaß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 4 eine Schmittansicht des Leiternahmens gemaß dem ersten Ausfuhrungsbeispiel.

Fig. 5 eine Schnittansicht eines Leiters des Leiterrahmiens gemaß dem ersien Ausführungsbeispiel.

Fig. 6 eine Schnittunsicht des Leiters des Leiternahmens

gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

Fig. 7 cine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem zweiten Ausführungsheispiel.

Fig. 8 eine Schnittansicht des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel.

Fig. 9 eine Schnittunsicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem dritten Ausführungsheispiel.

Fig. 10 eine Schnittansicht des Leiters des Leiterrahmens gemäß dem drinen Ausführungsbeispiel.

Fig. 11 eine Schnittansicht eines Leiters eines Leiterrahmens gemäß einem vienen Ausführungsbeispiel.

Fig. 12 eine Seitenansicht des Leiters des Leiterranmens geniäß den: vierien Ausführungsbeispiel.

Fig. 13 eine Draufsicht eines Leiters eines Leiterranniens gemäß einem fünften Ausführungsheispiel.

Fig. 14 eine Seitenansicht des Leiters des Leiterranniens ge:näß deni fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 15 eine Draufsicht des Leiters des Leiterrahmens gemis dem fünften Ausführungsbeispiel.

Fig. 16 eine seitliche Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß einem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 17 eine Ansicht eines Leiters des Leiterrahmens gemäß dem sechsien Ausführungsbeispiel.

Fig. 18 eine Ansicht des Leiters des Leiterrahmens gemaß dem sechsten Ausführungsbeispiel.

Fig. 19 eine Drautsicht eines Letterrahmens gemäß einem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 20 eine Schnittansicht des Leiterrahmens gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel.

Fig. 21 eine perspektivische Ansicht eines zweiten Elektrodenabschnitts des Leiterrahmens gemäß dem siebten Aussuhrungsbeispiel der Erfindung.

Fig. 22 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervormehtung, bei der ein Halbleiterelement an einer herkömmlichen gedruckten Leiterplatte angebracht ist.

Fig. 23 eine Schnittansicht einer anderen mit Harz vergossenen Halhleitervorrichtung, bei der ein Halhleiterelement an einer herkommlichen gedruckten Leiterplatte angebracht ist.

Fig. 24 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen Halbleitervorrichtung, bei der ein herkommilieher Leiterrahnien angewender ist.

Fig. 25 eine Schnittansicht eines herkömnilichen Leiterrahmens.

Fig. 26 eine Schnittunsicht, die einen Vorgang zur Ausbildung eines anderen herkömmlichen Leiterrahmens darsiellt.

Fig. 27 eine Schnittansicht eines anderen herkömmlichen Leiterrahmens und

Fig. 28 eine Schnittansicht die einen Vorgang zur Ausbil-Zumindest eine Oberstäche des ersten Elektrodenab. 50 dung eines anderen herkomittlichen Leiterrahmens darstellt.

Erstes Ausführungsbeispiel

Nachstehend ist ein Leiterrahmen gemäß dem ersten Aus-Die Erfindung wird nachsiehend anhand von Ausfüh- 55 führungsbeispiel unter Bezug auf die Zeichnung beschne-

Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht die den Aufbau des Leiterrahmens gemaß dieser Erfindung darstellt, wobei Fig. 2 eine schematische Draufsicht des Leiterrahmens zeigt. Bei diesen Darsiellungen bezeichnet die Bezugszahl 1 eine leitende Metaliplatte (ein Leiterrahmenmaterial), 2 einen Verdrahtungsabschnitt des Leiterrahmens, 4 einen ersten Elektrodenahschnitt 4, der elektrisen uber einen dunnen Metalldraht oder dergieichen init einer an der Oberfläche des Halblettereienients & ausgebildeten Elektrode 9 elektrisch verbunden ist. 5 einen zweiten Eickwodenabsenniti 5, bei dem es sich un, eine mit einen externen Anschluß 14 elektrisch verbundene Ausenelektrode der Halbleitervormehlung handelt, die aus einem Lieranschluß hergestellt ist, 15 ein Vergußharz. 20 ein Befestigungsplättehen, an das das Halhierterelement 8 angebrucht ist. 101 eine Führungsstange und 102 einen Leiterrahmen

Fig. 3 zeigt eine Schnittansicht, die den Herstellungsvorgang des Leiterrahmens gemäß dem Ausführungsbeispiel darstellt. Bei dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 3 Atzmasken, T die Dicke der leitenden Metallplatte 1, T1 die von der Oberfläche (rückwartigen Oberfläche) der leitenden Metallplatte I geätzte Dieke, an der die Verdranungsubschnitte 2 nicht ausgebilder sind. T2 die Dicke der Verdrahtungsahschnitte, die durch Atzen dunner ausgeführt werden. M1 ein Maskierungsmusier der Ätzmaske 3 zur Ausbildung der Verdrahlungsahschnitte 2 und M2 eine Offnung der Atzmaske 3 zur Ausbildung des Abstands zwie 15 schen den Verdrahtungsabschnitten 2. Das Bezugszeichen W1 bezeichne: die Breise eines durch das Maskierungsmuster M1 ausgebildeten mittleren Abschnitts des Verdrahtungsabschnitts 2 in der Richtung der Dicke, wobei lediglich aufgrund der geätzten Seiten die Dicke kleiner als das Mas- 20 kierungsmuster M1 ist. Das Bezugszeichen W2 bezeichnet den Abstand zwischen den durch Atzen ausgebildeten Verdrahtungsabschnitten 2. wobei der Abstand lediglich aufgrund der geatzten Seiten großer als die Öffnung MI ist. Die Bezugzeichen A und B bezeichnen Ausgrenzstächen, die die 25 Musiergrenzflächen ar. den durch Ätzen von der unieren Oberfläche des Verdrahtungsabschnitts 2. das heißt von den von der rückwärtigen Oberfläche der leitenden Metallplaue 1 ausgebildeten Oberflächen sind. Der Leiterrahmen wird durch Ausbildung der Ätzmasken 3 mit einem vorbesumm. 30 ten Muster an beiden Oberflächen der leitenden Metallplatte 1 erhalten, wobei das Ätzen an beiden Oberflachen gleichzeitig gestartet wird, das Ätzen ausgesetzt wird, wenn die leitende Metallplatte I teilweise durchdrungen ist und die vorbestimmiten Ätzenden A und b erhalten werden, und 35 schließlich die Ätzmasken 3 entfern: werden. Dabei wird die Ätztiefe T1 von der rückwärtigen Oberfläche größer als die Hälfte der Dicke T der leitenden Metallplatte 1 und die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2 kleiner als die Halfte der Dicke Tider leitenden Metallplatte 1.

Gemüß Fig. 3 sind die Verdrahtungsabschnitte 2 lediglich an einer Seite der leitenden Metallplatte 1 vorgesehen, jedoch können wie in Fig. 4 gezeigt die Verdrahtungsanschnitte 2a und die Verdrahtungsabschnitte 2 jeweils abwechselnd auf der ersten und der zweiten Seite der leitenden 45 Metallplatte 1 vorgeschen werden, wodurch weiter die Leiterunterteilungsbreite verringen wird. Gemäß dieser Darstellung bezeichne: die Bezugszahl 2a Verdrahtungsabschnitte für die erste Seite der leitenden Metallplatte 1, 26 Verdrahtungsabschnitte für die zweite Seite der leitenden 50 Metallplane 1. M3 eine Offnung fur die Ätzmasken 3 zur Ausbildung des Abstands zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2a oder zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2b. die an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1

busgebildet sind.

Fig. 5 und 6 zeigen Schnittensichten eines Leiters des Leiterrahmens gemaß diesem Ausfuhrungsbeispiel Da beide Oberflächen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 mit den Atzmasken 3 wanrend des Atzvorgangs bedeckt sind, weisen sowohl der erste 60 Elektrodenabschnitt 4 als auch der zweite Elektrodenabschnitt 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metaliplatte 1 auf Obwohl eine Seite des den ersten Elektrodenabschmitt 4 imit dem zweiten Elektrodenabsennitt & verbindenden Vergrantungsabschmits 2 mit der Atameske 3 wahrend des Atavers et gangs bedeckt ist, wird cas Atzen von der anderen Seite durchgefuhr. Desnalb word der Verdrantungsabsennitt 2 dünner als der erste Eientrodenabstrittt 4 und der zweite

Elektrodenahsehnitt 5 ausgeführt.

Fig. 5 zeigt den Fall, bei dem die Verbindungsoberflachen (Anschlußonerflächen) 4a und 5a des ersien Bickirogenanschnitts 4 und des zweiten Elektrodenahschnitts 5 an densetben Seiten der leitenden Metallplatte I ausgehildet sind, wiehingegen Fig. 6 den Fall zeigt, bei dem die Verbindungsoberflächen 4a und 4n an unierschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 angeordnet sind. Da heide Setten des ersien Elektrodenabschmitts 4 und des zweiten Elektrodenabschnitts 5 nicht geätzte ebene Oberflächen der leitenden Metallplatte I sind, wird kein Probien; beim Bonden verursacht. Deshalb können die Vernindungsoherstachen des ersien Elektrodenahschnitts 4 und des zweiten Elektrodenanschnitts 5 wie gewünscht ausgewant: werden.

Bei dem Leiterrahmen gemaß diesem Ausführungsneispiel wird ein Alzen von beiden Seiten der leitenden Meialiplatte 1 durchgeführt, wodurch die Verdrahtungsabschnitte 2 nicht dicker als die Hälfte der Dicke der leitenden Metaliplatte I ausgeführt werden. Folglich kann das Atzen unter den Bedingungen durchgeführt werden, daß der Abstand W2 zischen den Verdrahtungsabschnitten 2 oder der Abstand W3 zwischen den Verdrahtungsabschnitten 22 und 25 derselbe wie die Dicke T2 der Verdrantungsabschnitte 2, 22 und 2b ist. Folglich kann, selbst wenn die Lenerunierieilungsbreite doppelt so dick ausgeführt wird, wie die Dicke T2 normalerweise ist, diese kleiner als die Diekte T der iertenden Metaliplatte I sein.

Gemäß diesem Aussuhrungsheispiel konnen die zweiten Elektrodenahschnitte 5 an der Innenseite der ersten Elektrodenabschnitte 4, das heißt an der Ruckseite des an dem Befestigungsplätichen 20 angebrachten Halbletterelements 8 angeordnet werden. Folglich hann eine verkleinerte Halb.citervorrichtung erhalten werden.

Außerden kann der Vorgang unter den Bedingungen durchgeführt werden, daß der Abstand zwischen den Verdrahiungsabschnitten 2 etwa genauso groß ist wie die Dicke T2 der Verdrehtungsabschnitte 2, inden die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2 dünner ausgeführt wird. Deshalb kann die Leiterumerteilungsbreite verkurzt werden, wobei eine Feinverdrahtung moglich wird Zusatzlich kann, wenndie Verdrahtungsabsahnine 2s der einen Seite der leitenden Meiallplatte 1 und die Verdrahtungsabschnitte 2h der zweiten Seite der leitenden Metaliplatte 1 ahwechselnd angeoridnei werden, der Absiend W3 zwischen benachbarten an unterschiedlichen Seiten der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeien Verdrahtungsabschnitten 2a und 2b kleiner als der Anstand W2 der Verdrahtungsabschnitte 2 ausgeführt werden. wobei solglich die Leiterunteneilungsbreite weiter verkleinen werden kann. Außerdeni können die Verbindungsoberflächen der ersten Elektrodenabschnitte 4 und der zweiten Elektrodenahsennitte 5 derart wie gewunscht bestimmt werden, daß die Flexibilität der Anordnung der Halbleitereienientelektroden und der Außenelektroden der Halhlenervorrichtung erhaht wird.

Zweites Ausführungsbeispiel

Gemäß dem ersten Ausführungsheispiel weisen die ersien Elektrodenabschnitte 4 und die zweiten Elektrodenahschnitte 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metallplatte 1 auf. Jedoch kann wie in Fig. 7 und 8 gezeigt der Abstand zwisschen den zweiten Eleitrogenabschnitten 5 in derseiben Weise wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch eine dunnere Ausführung der zweite Eicktrodenabschnitte 5 mittels Auten von einer Seite bei dami Atavorgang verkleiners werden

Geniuß Fig. " isi die Vereindungsonerflüche Sa des zweiten Biekurchenabschnitt 5 an der beite vorgesehen, die nicht genizt wird. Jedoch kunn wie in Fig. S gezeigt, wenn es

erforderlich ist, die Verbindungsoberfläche 52 des zweiten Elektrodenabschnitts 5 an der geatzten Seite vorzusehen, die Verbindungsoberfläche durch Anwenden eines Pressens an dem zweiten Elektrodenahschnitt 5 ehen ausgeführt werden. was herkömmlich ausgeführt wurde, um ein Leiterende eben auszuführen, ohne das ein Problem beim Bonden verursacht wird. Jedoch wird, falls der zweite Eicktrodenabschnitt 5 durch Pressen dünner ausgeführt wird, wenn der zweite Elektrodenabschnitt 5 eine Dicke 71, eine Leiterbreite W! und eine Verringerungsgröße AT2 aufweist. AT2 gleich g. 10 T2. wobei die erhöhte Leiterbreite gleich v x (AT2/T2) x (W1) wird, was anzeigt, daß der Leiterabstand lediglich aufgrund der erhöhten Leiterbreite kleiner wird. Deshalb sollte der Preßvorgang, um den zweiter. Elektrodenabschnitt 5 dünner auszulühren, nur soweit durchgefühm werden, um 15 die roh geätzte Oberstache eben auszusühren.

Geniäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den zweiten Elektrodenahschnitten 5 kleiner ausgeführt werden, indem der zweite Elektrodenabschnitt 5 dünner ausgeführt wird. Folglich kann eine verkleinene 20 Halbleitervorrichtung erhalten werden.

Drittes Ausführungsbeispiel

Gemäß dem zweiter. Ausführungsbeispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 dünner ausgeführt. Jedoch kann der Abstand zwischen den ersten Elektrodenabschnitten 4 kleiner ausgeführt werden, indem die ersten Elektrodenansteilte 4 wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch Ätzen von einer Seite bei dem Ätzvorgang dünner ausgeführt wer- 30 den.

Gemäß Fig. 9 ist die Verbindungsoberflache 4a des ersten Elektrodenabschnitts 4 an der Seite vorgesehen, die niem geätzt wurde. Jedoch kann wie in Fig. 10 gezeigt, wenn es erforderlich ist, die Verbindungsoberfläche 4a des ersten Elektrodenabschnitts 4 an der geätzten Seite vorzusehen, die Verbindungsoberfläche durch einen PreBvorgang in derselben Weise wie genäß dem zweiten Ausführungsheispiel eben-ausgeführt-werden, ohne daß ein Problem beim Bonden verumacht wird.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel kann der Abstand zwischen den Elektroden kleiner ausgeführt werden, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 dünner ausgeführt werden. Folglich kann gemäß diesem Ausführungsbeispiel dem Wunsch nach einer großen Anzahl von Süften (Anschlüssen, Elektroden) und einer kürzeren Unterneilungsbreite bei dem Halbleiterelenient entsprochen werden.

Vienes Ausführungsbeispiel

Fig. 11 und 12 zeigen eine Draußicht und eine Seitenansicht eines Leiters des Leiterrahmen gemäß dent vienen Aussührungsbeispiel. Gemäß diesen Darsiellungen bezeichnen die Bezugszahlen 2a und 2b Verdrahtungsabschnitte. die durch Atzen von einer Seite bei Ausbildung des Leiter. 55 rahmens dunner ausgeführt worden sind. Dabei bezeichnet die Bezugszahl 2a einen an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsahschnitt und 2b einen an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschnitt. Die Bezugszahl 4 be- 60 zeichnet einen ersten Elektrodenabschnitt und Seinen zweiten Elektrodenabschnitt, wobei beide dünner ausgefuhn sind. Die Bezugszahl 6 bezeichner einen Verbindungsagschnitt zwischen dem Verdrahtungsubschnitt 2a an der ersten Seite und dem Verdrantungsabschnitt 2b an der zweiten es Seite, der bei Aushildung des Lenemahmens nicht geatet wird, da beide Seiten mit Atzmatken bedeckt sind

Gemaß diesem Ausführungsbeispiel werden die An-

schnitte außer dem Verbindungsabschnitt 6 des Leiters durch Ätzen von einer Seite dunner ausgeführt, was eine Feinverdrahtung erniöglicht. Wie in Fig. 12 gezeigt erniöglicht die Verwendung des Verbindungsabschnitts 6 ein Anordnen des eisten Elektrodenabschnitts 4 und des Verdrahtungsabschnitts 22 an der ersten Seite der leitenden Metallplatte 1 sowie ein Anordnen des zweiten Elektrodenabschnitts 5 und des Verdrahtungsabschnitts 2b an der zweiten Seite der leitenden Metallplatte 1, wodurch eine dreidimensional verteilte Anordnung erreich wird. Folglich kann eine Verdrahtung imt einer höheren Dichte verwirklicht und eine verkleinene Habbeiterwerschlung erreicht werden.

Funlies Ausführungsbeispiel

Gemäß dem vierten Ausführungsbeispiel sind der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2a und 2h in einer Geraden angeordnet. Jedoch können wie in Fig. 13 bis 15 gezeigt die ersten Elektrodenabschnitt 4 und die zweiten Elektrodenabschnitt 5 an jeder beliebigen Position durch Anordnen der die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die zweiter. Elektrodenabschnitt 5 verbindenden Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b derart, daß sich die Richtung der Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b in der Mitte um einen rechten Winkel andert. Folglich kann die Flexibilität der Anordnung der Halbleitervorrichtung erhöht werden, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitervorrichtung erhöht werden, was eine weitere Verkleinerung der Halbleitersorrichtung ermoglicht.

Fig. 13 und 14 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters, der anwendbat ist, wenn der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und die Verdrahtungsabschnitte 22 und 2b nicht geradlinig verlaufen. Fig. 15 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Leiters, der anwendbat ist, wenn es erforderlich ist, die Verdrahtungsabschnitte 2a und 2b mit einem rechten Winkel anzuordnen.

Gemäß diesem Ausführungsbeispiel können der erste Elektrodenabschnitt.4 und der zweite Elektrodenabschnitt.5 derart in jeder heliebigen Lage angeerdnet werden, daß die Flexibilität der Anordnung der Halbleitervorrichtung erhöht wird, was eine weitere Verkleinening der Halbleitervorrichtung erhöhtung ernöglicht.

Sechstes Ausführungsbeispiel

Fig. 16 zeigt eine Schnittansicht eines Leiterrahmens gemäß dem sechsten Ausführungsheispiel, wobei Fig. 17 und 18 eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiters des in Fig. 16 gezeigten Leiterrahmens darstellen. Da die Bezugszahlen bei diesen Darstellungen dieselben Bauelemente wie die gemäß Fig. 1 bezeichnen, entfallt deren Beschreihung.

Wenn der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite Elektrodenabschnitt 5 wie in Fig. 16 gezeigt nahe aneinander liegen, kann zur Verdrahtung ein wie in Fig. 17 und 18 gezeigter U-formiger Leiter verwendet werden, wodurch eine verkleinerte Halbleitersornehtung erhalten wird.

Siebies Ausfahrungsbeispiel

Fig. 19 zeigt eine Drautsicht eines Leiterrahmens gemaß dem siebten Ausführungsbeispiel, winder Fig. 20 eine entlang der Linie C-C genommient Schriftensicht und Fig. 20 eine perspektissene Ansicht des zweiten Elektrodenabschnitts 5 zeigen. Die Verdrahtungsanschnitte 2 sind an der zweiten Seite des Leiterrahmenmatenals und die zweiten

Elektrodenahschnitte 5 an dessen erster Seite ausgehildet. Bei dem Abschnitt, an dem ein Vererahtungsabschnitt 2 und ein zweiter Elektrodenahschnitt 5 sich überlappen, ist an der ersten Seite durch Ätzen ein Kreis gemistert, der die Bonn des zweiten Elektrodenahschnitts 5 ist, wohingegen der Verdrahtungsabschnitt bzw. das Verdrahtungsmuster an der zweiten Seite durch Ätzen ausgebildet ist. Hinsichtlien der anderen Punkte ist der Aufbau gemäß diesem Ausführungsbeispiel, wobei gemäß diesem Ausführungsbeispiel wie gemäß dem viernen Ausführungsbeispiel, wobei gemäß diesem Ausführungsbeispiel ein Fall dargestellt ist. 10 bei dem der zweite Elektrodenabschnitt 5 an dem in Fig. 11 gezeigten Verbindungsabschnitt 6 ausgebildet ist.

Gemäß diesem Ausführungsheispiel sind die Verdranlungsabschnitte 2 und die zweiten Elektrodenabschnitte 5,
die breiter als die Verdrahtungsabschnitte 2 sind, an voneinander unterschiedlichen Seiten ausgebildet, wobei zumindest ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen benachbarten
zweiten Elektrodenabschnitten 5 ausgebildet ist, danut die
breiten zweiten Elektrodenabschnitte 5 nicht nebeneinander
in einer Reihe ausgebildet sind. Folglich besteht keine Notwendigkeit, den Abstand zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2 zur Ausbildung der zweiten Elektrodenabschnitten 5 zu verbreitern, was eine Verdrahtung mit einer höheren Dichte und eine verbleinene Halbleitervorrichtung erreicht.

Achies Ausführungsbeispiel

Gemäß dem siebten Ausführungsbeispiel sind die zweiten Elektrodenabschnitte 5 und die Verdrahtungsabschnitte 2 30 überlappt. Jedoch können die Halbleiterelementelektroden eine kleiner Unterteilungsbreite aufweisen, indem die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die Verdrahtungsabschnitte 2 an unterschiedlichen Seiten ausgebildet werden und ein Verdrahtungsabschnitt 2 zwischen benachbarten ersten Elektrodenabschnitten 4 derart angeordnet wird, daß die ersten Elektrodenabschnitte 4 nicht in einer Linie seitlich angeordnet sind.

Wie vorsichend beschrieben kann gemäß den Ausführungsbeispielen eine Feinverdrahtung erreicht werden, indem die Dicke des Leiters als Vererahtungsteil zur elektrischen Verbindung der Halbleiternernichtung nicht dicker als die Hälfte der erforderlichen Dicke des Leiternahtnenmaterials ausgeführt wird. Außerdem kunn durch Verwendung eines Leiterrahntens, der die an beiden Seiten des Leiterrahmenmaterials angeordneten Verdrabtungs- und Elektrodenabschnitte aufweist, ein Halbleiterelement mit einer großeren Anzahl von Stiften und einer kleineren Unteneilungsbreite erreicht werden. Zusätzlich kann durch Anordnung der Außenelektroden an der nickwärtigen Seite der Halbleiterelemente eine kleiner Halbleitervorrichtung init niedrigeren Kosten erreicht werden.

Wie der vorsiehend Beschreibung zu entrehmen ist, wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschnitt 53 4, der mit einer an einer Oberflache eines Halbleiterelements 8 ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt 5, der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungsabschnitt 2 geschäffen, der 66 den erste Elektrodenabschnitt 4 mit dem zweiten Elektrodenabschnitt 5. Der erste Elektrodenabschnitt 4, der zweite Elektrodenabschnitt 5 und der Verdrahtungsabschnitt 2 sind aus einem plattenfemtigen leitenden Korper 1 ausgebildet, wobei die Dieke des Verdrahtungsabschnitt 2 nicht großer 61 als die Hälfte der Dieke des einen Elektrodenabschnitt 4 oder des zweiten Elektrodenabschnitts 5 ausgefung ist. Eine Feinverdrahtung kann daauten erreicht werden, indem der

Leiter als Verdrahtungsteit zur etekinscher Verhindung der Halbleitereleinentelektroder. 9 mit den Außeneiektrosten der Halbleitervorrichtung nicht größer als die Halble der erforderlichen Dieke des Leiterrahtunmitationals ausgeführt wird.

Patentanspruche

1. Verdrahtungsteil, gekennzeichnet durch einen ersten Elektrodenabsennitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelentents (8) ausgehildeten Elektrode (9) elektrisch verhunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verhunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet.

wohei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) aus einem plattenförmigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dieke des Verdrahtungsarschnitts (2) nicht dieker als halb so diek wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist.

 Verdrahtungsteil nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsabschnitt (2) an einer Oberfläche des plattenförmigen leitenden Korpers (1) vorgesehen ist.

vorgesehen ist.

3. Verdrahtungsteil nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daß die Verdrahtungsanschnitte (2) verstreut
an beiden Oberflächen des plattenförmigen leitenden
Körpers (1) angeordnet sind.

4. Verdrahtungsteil nach einem der Anspruche 1. dedurch gekennzeichnet, daß die Dicke des ersten Eicktrodenabschnitts (4) und die Dicke des zweiten Eicktrodenabschnitts (5) dieselhe wie die des plattenförmigen leitenden Korpers (1) sind.

5. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet, daß die Dieke entweder des ersten Elektrodenabschnitts (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) dieselbe wie die des plattenformgen Körpers (1) ist, w obei die Dieke des underen nicht mehr als die Hälfte der des plattenformigen leitenden Körpers (1) beträgt.

6. Verdrahtungsteil nach Anspruch 5. dadurch gekennzeichnet, daß der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5), deren Dicke nicht nicht als die Hälfie des plattenformigen leitenden Korpers (1) beträgt, gepreßt wird, um deren Oberflächen eben auszuführen.

7. Verdrahtungsteil, gekennzeichnei durch einen ersten Elektrodebabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfische eines Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet und einen Verbindungsabschnitt (6), der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgebildet ist.

wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) und der Verbindungsabschnitt (6) aus einem plattentermigen leitenden Korper (1) ausgeeildet sind und ierweils die Dieke des ersten Elektrodenabschnitts (4), des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verarantungsabschnitts (2) nicht profier als die Halfie der

Dicke des Vernindungsahschnitts (6) ausgeführt ist. 8. Verdrahlungsteil nach Anspruch 7. dadurch gelennzeichnet, duß der Verbindungsahsehnitt (6) ein Abschnitt ist, hei dem der Verdrahtungsahschnitt (2) und entweder der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der 5 zweite Elektrodenabschnitt (5), der breiter als der Verdrahtungsahschnitt (2) ist, sich gegenseitig überlappen. 9. Verdrahlungsteil nach Anspruch 8. dadurch gekennzeichnet daß die Verbindungsabschnitte (6), die entweder den ersien Elektrodenabschnitt (4) oder den zwei- tu ten Elektrodenabschnitt (5) aufweisen und an benachbarten Verdrahtungsabschnitten (2) ausgebildet sind. deran angeorenet sind, daß sie nicht nebeneinander ausgerichte: sind. 10. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche von 1 15 bis 9. dadurch gekennzeichnet, daß der Verdrahtungsabschnitt (2) aus dem plattenformigen leitenden Körper (1) durch Aizen ausgebildel'ist. 11. Verdrahtungsteil nach einem der Ansprüche 1 bis 10. dadurch gekennzeichnet, daß zumindest eine Ober- 20 fläche des ersien Elektrodenabschnitts (4) eder des zweiten Elektrodenabschnitts (5) nicht dem Atzvorgang unterzogen worden ist 12. Leiterrahmen, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Verdrahungsteilen, wobei das Ver- 23 drahtungsteil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der nut einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelenients (8) ausgebilderen Elektrode (9) elektrisch verbunden ist, einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode 30 elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsabschnitt (2) aufweist, der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, wobei der erste Elektrodenabschnin (4), der zweite Elektrodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt 35 (2) aus einem plattenformigen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahlungsabschnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste Elektrodenabschnitt (4) oder der zweite Elektrodenabschnitt (5) ausgeführt ist. 13. Leiterrahmen, gekennzeichnet durch eine Vielzahl von Verdrahtungsteilen, wobei das Verdrahtungsteil einen ersten Elektrodenabschnitt (4), der mit einer an einer Oberfläche eines Halbleiterelements (8) ausgebilderen Elektrode (9) elektrisch verbunden 45 ist einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschnitt (2), der den ersten Elektrodenahschnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen 50 Verbindungsabschnitt (6) aufweist, der bei einem Teil des Verdrahtungsabschnitts (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschnitts (2) ausgehildet ist. wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elektrodenabschniii (5), der Verdrahtungsabschnitt (2) 55 und der Verbindungsabschnitt (6) aus einem plattenfor-migen leitenden Körper (1) ausgebildet sind und jeweils die Dicke des ersten Elektrodenabschnitte (4).

Dieke des Verhindungsabschnitts (6) ausgeführt ist. Hierze 12 Seitern Zeichnungen

des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrahtungsabschnitts (2) nicht größer als die Halfte der 60

Nummer; Int. Cl.⁶: Offenlegungstag: DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Jul 1998

FIG. 1

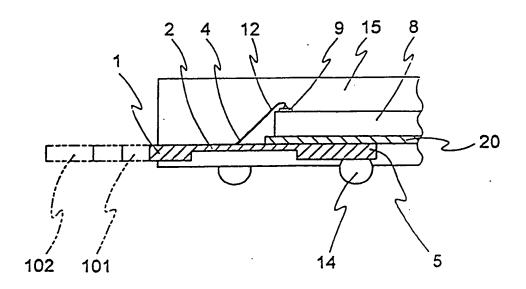
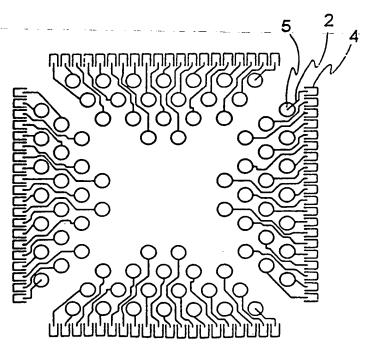
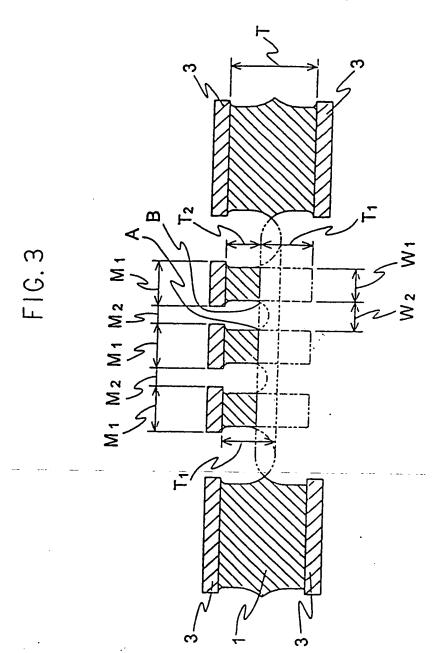


FIG. 2



Nummer, Int. Ct.⁶, Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998



Nummer: Int. Ci.⁵; Offenlegungstag: DE 187 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998

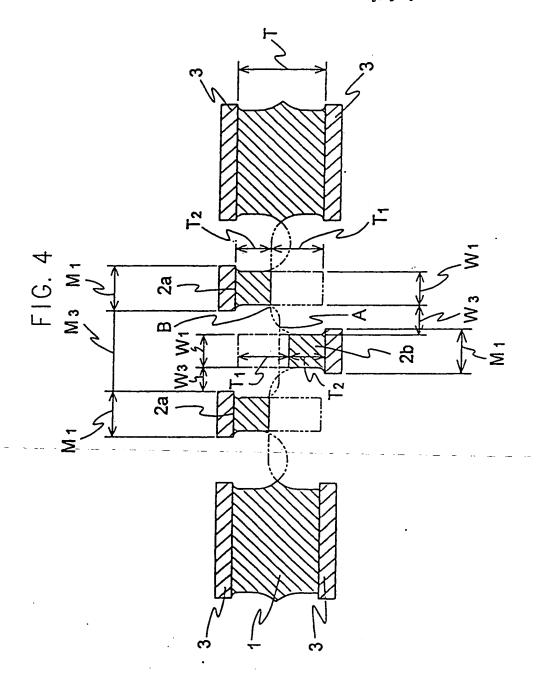


FIG. 5

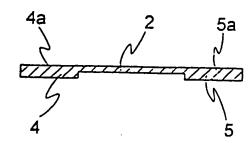


FIG. 6

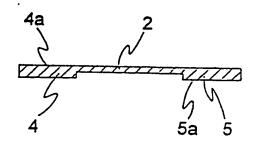


FIG. 7

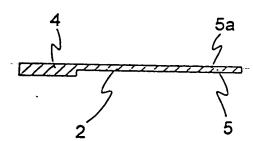
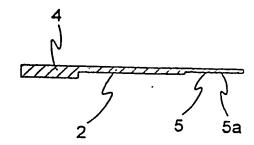


FIG. 8



Nummer, Int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli: 1998

FIG. 9

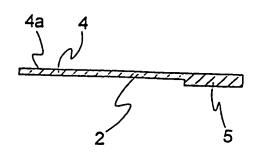


FIG. 10

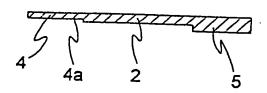


FIG. 11

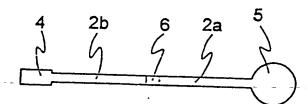
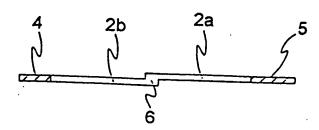


FIG. 12



Nummer: Int. Ci.⁶; Offenlegungstag: DE 197 34 784 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998



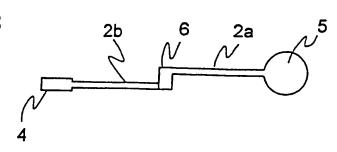


FIG.14

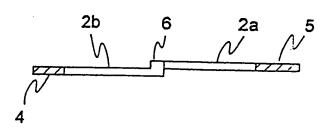
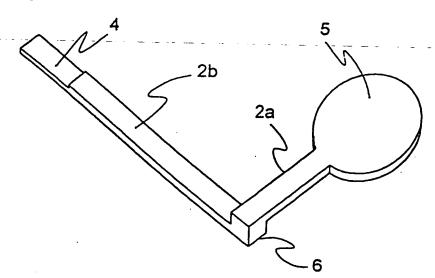


FIG. 15



Nummer: Int. Ci.⁶: Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Jul. 1998

FIG. 16

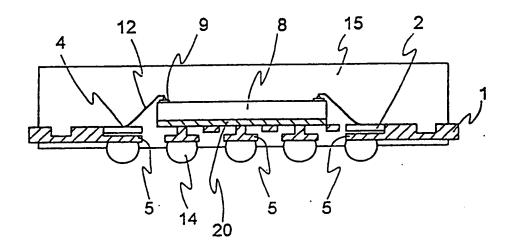
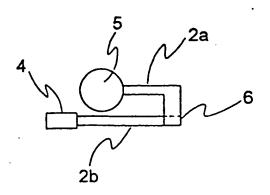


FIG.17



Nummer; Int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A H 01 L 23/50 16. Juli 1998

FIG. 18

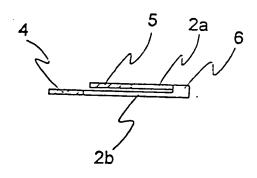
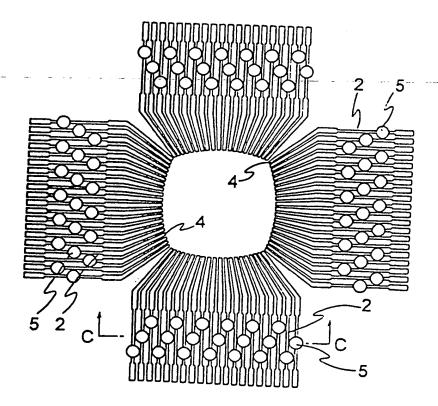


FIG. 19



Nummer: Int. Cl.⁶; Offenlegungstag: DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1998

FIG. 20

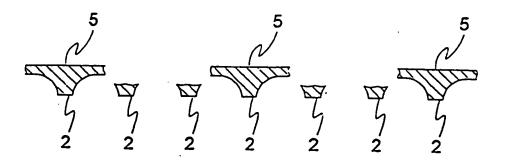


FIG. 21

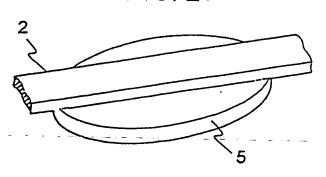
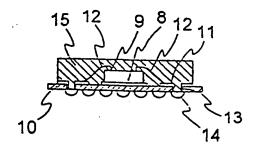


FIG. 22 (STAND DER TECHNIK)



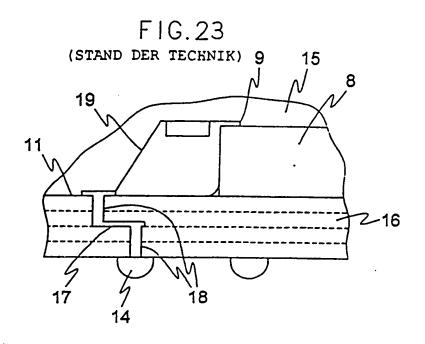
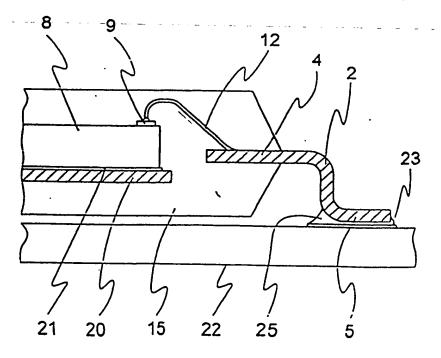


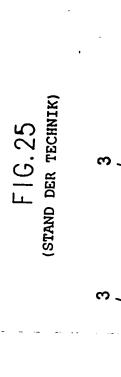
FIG. 24 (STAND DER TECHNIK)

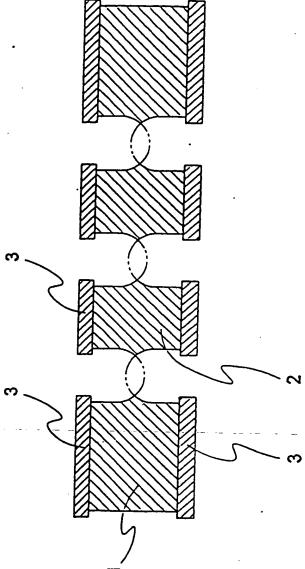


802 025/419

Nummer; Int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A1 H 01 L 23/50 16. Juli 1992





Nummer: Int. Cl.⁶; Offenlegungstag:

DE 197 34 794 A⁻ H 01 L 23/50 16. Jul: 1998

